

“고분자과학과 기술”지 투고 및 활용안내

본지는 고분자과학과 기술 전반에 대한 최신 정보 제공을 목적으로 총설, 기술해설, 토픽스, 분석강좌, 기술뉴스, 데이터뱅크 등에 대한 회원 여러분의 투고를 수시로 접수하고 있습니다. 이에 대한 자세한 투고방법은 본지 목차 뒷면의 투고안내를 참조하시기 바랍니다.

특히, 본지의 적극적 활용을 위해서 올해부터는 다음의 항목들에 대해서도 회원 여러분의 높은 관심과 참여를 부탁드립니다.

(1) 회원동정

회원 여러분의 근황, 승진, 국제학술회의 참가, 직장변경 등의 사항을 우편 또는 팩스를 통해 학회로 통보해 주시기 바랍니다.

(2) 구인, 구직란

구인, 구직에 관련하여 전공분야, 기술분야, 인원, 근무 여건, 연락처 등을 명기하여 학회로 송부해 주시기 바랍니다.

(3) 신기술, 신상품 정보란(신설)

본 학회 회원사에서 새롭게 개발된 기술이나 상품을 소개하는 고정란을 마련코자 합니다. 원고는 수시로 접수하며 A4 용지 2매 내외로 작성해 주시기 바랍니다.

(4) 학위 취득자, 신입 교수 및 연구원 소개란

학위 취득자는 성명, 소속, 생년월일, 출신학교, 취득일자, 지도교수, 논문제목 및 연락처를 기록하여 주시고 신입교수나 연구원은 간단한 약력, 전공분야, 최근의 대표논문제목들과 사진을 보내주시기 바랍니다.

(5) 학술회의, 세미나, 심포지움, 연구회의 소개 및 개최안내

고분자 관련 각종 모임에 대한 소개나 개최안내를 게재해 드립니다. 본지가 짝수달말에 발행되는 점을 참작하시어 안내문을 보내주시기 바랍니다.

(6) 외국 유명 연구소 및 대학 소개

본지에 게재되고 있는 국내 기업 및 연구소 소개와 병행하여, 회원 여러분이 수학 또는 근무하신 해외 유명 연구소나 대학에 대한 소개를 하고자 합니다. A4 용지 4매 분량정도로 작성해 보내주시기 바랍니다.

(7) 독자의견 및 자유기고란

고분자에 얽힌 재미있는 이야기, 기술개발에 대한 뒷이야기는 물론 개인적인 제언, 에세이 등을 자유롭게 투고해 주시기 바랍니다.

보내실 곳

(우)135-792

서울 강남구 역삼동 831 혜천빌딩 601호

한국고분자학회 고분자과학과 기술

FAX : 02-553-6938